## 2023 光電工坊教育訓練課程@NTOU

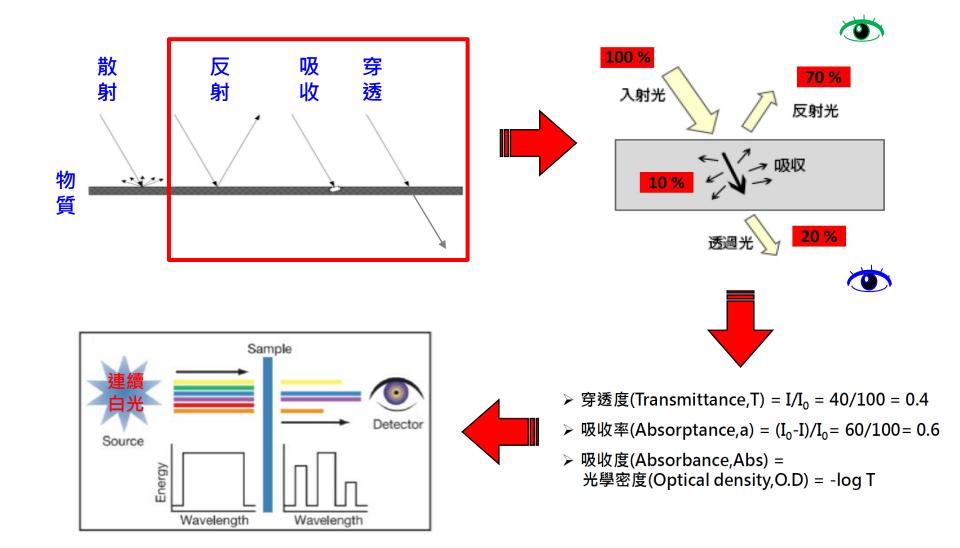
## 顯微反射及穿透光譜

# 量測系統

台灣大學 凝態中心 光電工坊 黃鈺淳 2023/11/28 (星期二)

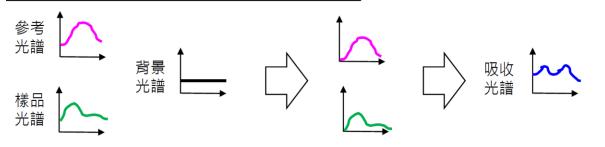
台灣大學汽工凝態中心電均

## 光入射物質......

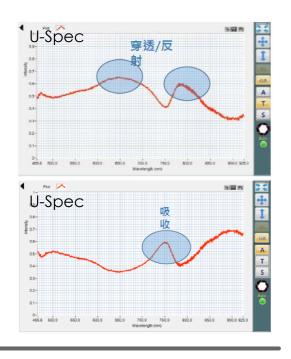


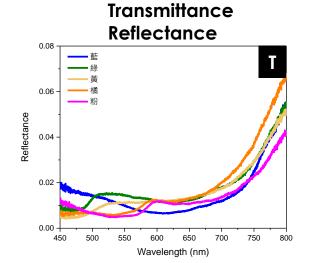
## 光譜的取得.....

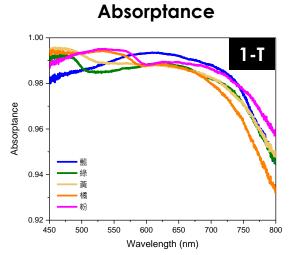
### 軟體取得什麼樣的光譜,做了什麼?

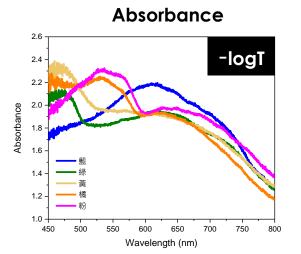


- STEP 1 設定光譜量測參數 (根據參考光譜調整決定)
- STEP 2 儲存**背景光譜 BG** (需擋住白光)
- STEP 3 儲存參考光譜 Ref
- STEP 4 選擇量測樣品的穿透/反射光譜 T 或吸收光譜 A
- STEP 5 直接量測樣品, 即得該樣品的穿透/反射光譜 T 或吸收光譜 A

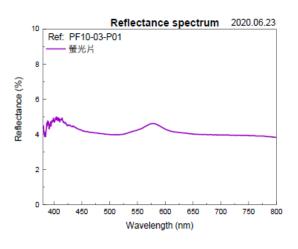


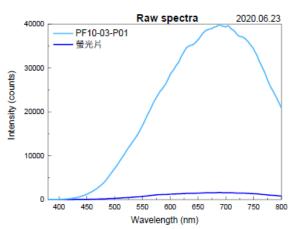


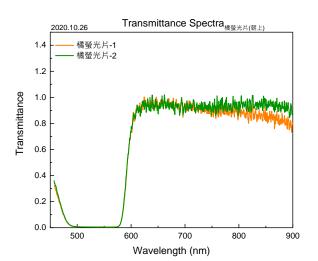


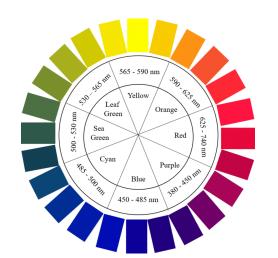


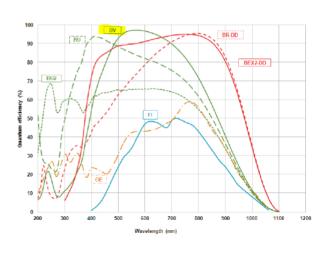
## 元件規格限制......



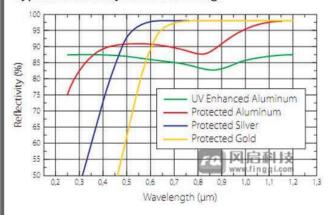




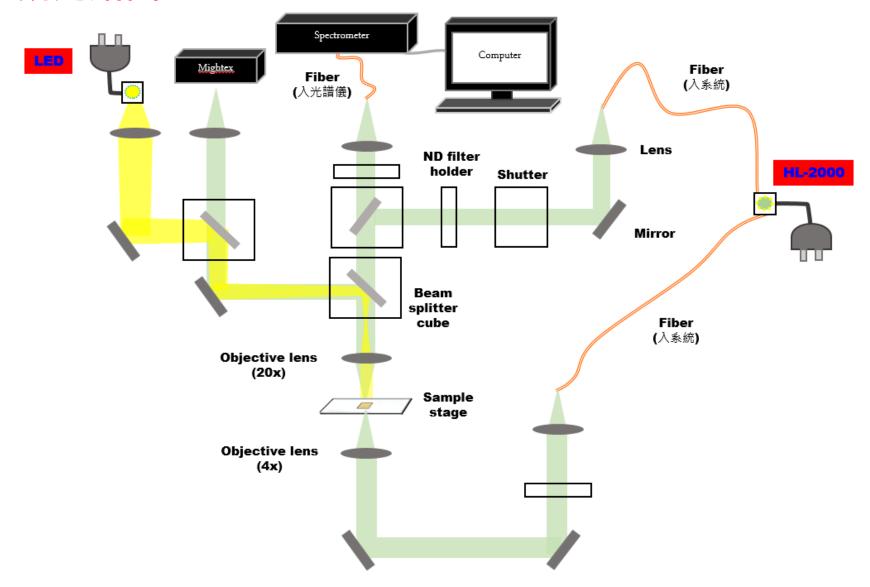




#### Typical reflectivity of metal coatings



## 系統光路圖



## 系統操作

1. 開啟系統

3. 聚焦白光並標定

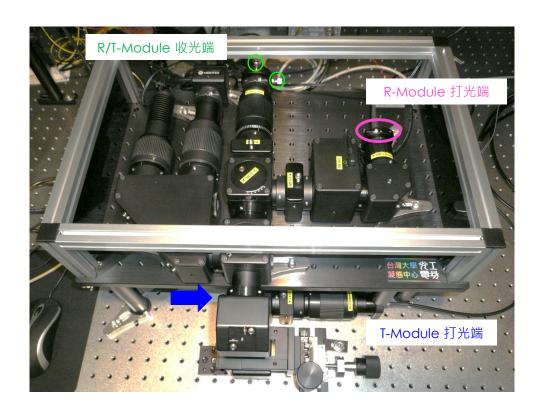
5. 參考樣品的光譜量測



2. 前置作業

4. 光譜參數設定及 扣除背景

6. 待測樣品的光譜量測





確認打光及收光點位置

是否一致,並合乎圓形。

=定位步驟儘量找反射光不那麼強的樣品區域, 否則會觀察到發散且不規則的白光光點。

=LED燈: 明亮整體視野,量測光譜時必須關閉。

白光 :量測樣品之光源,始終維持開啟狀態。

開關 Shutter可控制白光通過系統與否。

=若白光太強,會造成白光光點過曝,則無法正確判 斷其形狀,此時應加入ND filter來降低光源強度。